

A Unità Relazioni con il Pubblico

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.36/2023 E SS. MM. II. PER L'AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE LASER DI MATERIALI IN PLASMA DELLA TIPOLOGIE RIE Reactive Ion Etching CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTI 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A02B3C5E93

Spett.le Unità,

in riferimento alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, riferita alla decisione di contrattare con prot. 0357037 del 21/11/2023 - Pubb. sul sito URP dell'Ente il 22/11/2023, nella Sezione Amministrazione Trasparente, in particolare nella sezione "Gare e appalti", sottosezione "esiti" anno 2023, si prega di voler pubblicare il seguente link della BDNCP Sezione Dati Aperti:

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A02B3C5E93&standalone=2

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

La Direttrice CNR-IFN
(Dott.ssa Caterina Vozzi)